

多検体ナノ粒子径測定システム nanoSAQLA

製造元	大塚電子（株）
仕様	nanoSAQLA、動的光散乱法、計測粒子径 0.6 nm- 10 μ m
保有部署	化学工学専攻
設置場所	インキュベーションコアラボ
利用期間・時間、 利用料金	本設備の共同利用規程を参照 https://www.t.kyoto-u.ac.jp/ja/research/yui/naiki/sg65gg/
注意事項等	使用前に使用者講習の受講が必要。ただし、講習会は不定期の開催です。受講申込から講習会開催まで時間がかかることがある点、ご了承ください。
連絡先	化学工学専攻反応工学分野 助教 藤墳 大裕 075-383-2683 fujitsuka.hiroyasu.5m@kyoto-u.ac.jp
キーワード	粒子径測定、動的光散乱法、ナノ粒子
機器コード	0000115006
自由記入欄	本装置は、動的光散乱法(DLS法)による粒子径測定を簡易に実施できます。非浸漬型の測定のためコンタミの影響を受けず、オートサンプラーなしで5検体までの連続測定が可能です。

